## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ НА ОСНОВЕ AlGaInAs ГЕТЕРОСТРУКТУР

В. В. Паращук<sup>1</sup>, С. С. Поликарпов<sup>2</sup>, В. К. Кононенко<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск <sup>2</sup>НИИ электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова, С.-Петербург

В работе изучены выходные характеристики 30-ваттных импульсных лазерных линеек (длиной  $\approx 5$  мм) на основе квантоворазмерных гетеролазеров в системе AlGaInAs–AlGaAs, содержащих не менее двух квантовых ям и излучающих в области 0,81 мкм. Подобные линейки служат в качестве источников накачки твердотельных лазеров, в частности, на основе кристаллов Nd: YAG [1–4].

Активная область исследованных квантоворазмерных гетеролазеров включает квантовые ямы AlGaInAs шириной 10 нм и волноводные слои  $Al_xGa_{1-x}As$  (толщина 0,15 мкм,  $x = 0,3 \div 0,6$ ). Указанные слои специально легировались. Спектральные, пороговые И ваттамперные не характеристики отдельных излучающих элементов, входящих в состав лазерных линеек, исследованы в работе [5]. Выходные параметры высокоэффективных структуре лазерных близких по диодных излучателей изучались в работах [6, 7].

В данной работе исследования проводились при амплитуде токов I до 60 А, длительности импульсов накачки  $\tau \approx 0,1$  мс и частоте повторения f до 10 Гц [8]. Результаты измерений свидетельствуют о достаточно высокой эффективности полученных линеек (рис. 1). Наклон ваттамперной характеристики составляет  $\approx 1$  Вт/А при полном кпд более 50 %, что не уступает данным для AlGaAs–GaAs лазеров [2].

Отметим сравнительно низкий порог генерации  $I_{th} \approx 8-10$  A (рис. 2) и его слабую зависимость от температуры t в диапазоне 10–40 °C, находящуюся в пределах разброса данных измерений (рис. 3). Возрастание порога  $I_{th}$  с температурой активной области приводит к характерному изменению энергии излучения лазерных линеек в импульсе E при заданной амплитуде тока накачки. Температурное уменьшение E не превышает величины 20 % (рис. 4).

При высоких токах накачки  $I \approx 50$  А возможна "приработка" (или деградация) отдельных линеек (кривая 3, рис. 1). Как видно, в диапазоне амплитуд рабочих токов вплоть до 40 А лазерные излучатели обладают достаточно высокой надежностью и практически линейной выходной характеристикой.

Для установления природы полос излучения и спектральных характеристик гетеролазеров необходим расчет уровней энергии в квантовых ямах. Однако отсутствие точных параметров зонной структуры активной области затрудняет количественный анализ [7].







Изучены также поляризационные свойства лазерных линеек на основе 0,81 мкм AlGaInAs, излучающих В области (рис. 5 6), И свидетельствующие о достаточной однородности соответствующих характеристик составляющих элементов линеек. При этом электрический вектор световой волны преимущественно локализован в плоскости активного тела элементов и его ориентация не зависит от уровня возбуждения (стабильна).

Предельные режимы работы лазерных линеек соответствуют  $\tau \approx 0,5$  мс при  $f \approx 50$  Гц. Небольшая расходимость излучения (не более 3 ° с линзовой коррекцией) дает очевидные преимущества для применения данных высокоэффективных лазерных излучателей.



Рис. 5. Поляризация излучения лазерных линеек вблизи порога генерации. t = 20 °C, τ = 0,1 мс, f = 6 Гц, I = 10 А

*Рис. 6.* Поляризация излучения лазерных линеек при накачке выше порога.  $t = 20 \text{ °C}, \tau = 0.1 \text{ мс}, f = 6 \Gamma \mu, I = 20 \text{ A}$ 

Результаты докладывались на VII Международной научнотехнической конференции "Квантовая электроника", 13–16 октября 2008 г., Минск. Работа частично финансировалась БРФФИ по проекту № Ф08МЛД-022.

- 1. Fitzpatrick J. // Photonics Spectra. 1995. Vol. 29, No. 11. P. 105-108.
- 2. Абазадзе А. Ю., Безотосный В. В., Гурьева ТГ. и др. // Квантовая электроника. 2001. Т. 31, № 8. С. 659–660.
- 3. *Glukhikh I.V., Kononenko V.K., Polikarpov S.S. et al.* // Proc. VIII Scientific Conf. on Optoelectronic and Electronic Sensors (COE 2004). Wroclaw, 2004. P. 421–424.
- 4. Steele R.V. // Laser Focus World. 2006. Vol. 42, No. 2. P. 69–78.
- 5. Манак И.С., Стецик В.М., Ен Цай Пэй и др. // Сб. науч. тр. конф. "Лазерная физика и оптические технологии". VII Междунар. науч. конф. Т. III. Мн., 2008. С. 442–444.
- 6. Bulashevich K.A., Mymrin V.F., Karpov S.Yu. et al. // Semicond. Sci. Technol. 2007. Vol. 22, No. 5. P. 502–510.
- 7. *Glukhikh I.V., Matveentsev A.V., Polikarpov S.S. et al.* // Technical Program. XI Conf. on Laser Optics. St. Petersburg, 2003. P. 61.
- 8. *Паращук В.В., Поликарнов С.С., Кононенко В.К.* // Материалы. VII Междунар. науч.-тех. конф. "Квантовая электроника". Мн., 2008. С. 82.